

1. 使用した測定機器

1.1 X線回折装置のメーカー、型式

X線回折装置のメーカー・型式	メーカー	株式会社 島津製作所
	型式	XRD-6100

1.2 実体顕微鏡のメーカー、型式

実体顕微鏡のメーカー・型式	メーカー	株式会社 ニコン
	型式	SMZ745
倍率		10~75倍

1.3 偏光顕微鏡のメーカー、型式

偏光顕微鏡のメーカー・型式	メーカー	株式会社 ニコン
	型式	ECLIPSE LV100ND
コンデンサ	型式	ユニバーサルコンデンサドライ LV-CUD
対物レンズ (倍率)	型式	CFI P10× (10倍)、CFI P40× (40倍)
分散対物レンズ	型式	CFI R-DS 10×、CFI Plan Fluor R-DS 40×

1.4 位相差・分散顕微鏡の型式

顕微鏡のメーカー・型式	メーカー	株式会社 ニコン
	型式	ECLIPSE Ni
照明系	型式	プリセンタランプハウス NI-LH
コンデンサ	型式	位相差コンデンサ C-PH
対物レンズ (倍率)	型式	CFI DL10× (10倍)、CFI Plan Fluor DLL40× (40倍)
分散対物レンズ	型式	CFI R-DS 10×、CFI Plan Fluor R-DS 40×